

【目的】 X線光電子分光分析装置（XPS）の原理・操作方法を学ぶ

【日時】 2024年1月25日（木）10:00～12:00

【装置】 PHI 5000 VersaProbe III（Ulvac-Phi）

【講師】 清

【開催方法】 online(すずかけ台キャンパスG3-313室)

【内容】

X線光電子分光分析装置の習得

10:00～11:00 X線光電子分光分析装置の原理、装置構成
測定に必要な備品・消耗品の紹介

11:00～12:00 スペクトルの紹介、構造解析としてのXPS測定

【受講者】

11名